

Метод фотоэлектрического оптического излучения

Метод фотоэлектрического оптического излучения; метод фотоэлектрического излучения: метод оптического неразрушающего контроля, основанный на анализе параметров фотоэлектрического эффекта, возникающего при облучении объекта контроля оптическим излучением

Источник: " ГОСТ Р 53696-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль неразрушающий. Методы оптические. Термины и определения"

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1100-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/12946/>